## X-RAY CT APPARATUS

Patent number:

JP62261342

**Publication date:** 

1987-11-13

Inventor:

NANBU KYOJIRO; RIFU TOSHIHIRO

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

A61B6/03; G01N23/04

- european:

Application number:

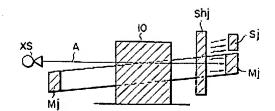
JP19860105154 19860507

Priority number(s):

JP19860105154 19860507

Abstract not available for JP62261342 Abstract of correspondent: **US4807267** 

An X-ray computed tomography apparatus is disclosed which includes an X-ray source for irradiating an X-ray, a main detector section for detecting the X-ray passed through a subject and a scattering ray detector for detecting its scattered component. An X-ray shield member is detachably mounted between the X-ray source and the main detector section to shield the main X-ray. The apparatus thus manufactured evaluates a ratio between an amount of scattered component incident on the main detector section when the main X-ray is shielded from the X-ray shield member and an amount of scattered component which is detected by the scattering ray detector. With this ratio placed as K, an amount of X-ray, m, to be measured is found from m=b-a/K where a denotes the scattered component detected by the scattering ray detector and b denotes an output level of the main detector section when the X-ray is not shielded. In this connection it is to be noted that, with this ratio K placed as such, the values b, a are generally given without any X-ray shield member.



Also published as:

US4807267 (A1) DE3715247 (A1)

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許出願公告番号

特公平7-63464

(24) (44)公告日 平成7年(1995)7月12日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

A 6 1 B 6/03

350 K 9163-4C

発明の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特願昭61-105154

(22)出願日

昭和61年(1986)5月7日

(65)公開番号

特開昭62-261342

(43)公開日

昭和62年(1987)11月13日。

(71) 出願人 999999999

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 南部 恭二郎

栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会

社東芝那須工場内

(72)発明者 利府 俊裕

栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会

社東芝那須工場内

(74)代理人 弁理士 三澤 正義

審査官 和田 志郎

(56)参考文献 特開 昭60-108039 (JP, A)

### (54) 【発明の名称】 X線CT装置

1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】被検体にX線を曝射するX線源と、

該X線源から曝射された被検体を透過したX線及び散乱 線を検出する主検出器と、

この主検出器近傍に配置され散乱線を検出する散乱線検 出器と、

前記X線源から前記主検出器に入射するX線の主線を遮 蔽する着脱自在の遮蔽体と、

被検体の代わりに標準散乱体を配置し、かつ、前記遮蔽体により前記主線を遮蔽したときに得られる前記両検出 10 器の出力値の比を求めた後、遮蔽体を主線から取り外して被検体についてスキャンを行ったときに得られる前記両検出器の出力値及び前記求めた比に基づいて、主検出器の出力値から散乱線成分を除去する補正を行う補正手段と

2

を有することを特徴とするX線CT装置

【請求項2】遮蔽体は、X線源と散乱線検出器とを結ぶ軸を越える位置まで達する長さとした特許請求の範囲第 1項記載のX線CT装置。

【請求項3】X線源、散乱線検出器及び遮蔽体は、スキャン中心の回りに一体的に回転するものである特許請求の範囲第1項又は第2項記載のX線CT装置。

【発明の詳細な説明】

[発明の目的]

10 (産業上の利用分野)

本発明はCT装置、特にその散乱線の検出の改良に関する。

(従来の技術)

一般にX線CT装置においてはX線源から曝射された被写体を透過したX線及び散乱線を検出する主検出器と、該

主検出器への散乱線成分を検出するための散乱線検出器 (以下、OOPSと略記する)とを備えており、OOPSにより 検出されたデータに基づき散乱線成分を検出し、これを 主検出器の測定値から除去することにより、できるだけ 正確なX線情報を得るようになっている。

#### (発明が解決しようとする問題点)

主検出器とOOPSに同じ被写体からの散乱線が入った場 合、OOPSの出力する測定値(検出した散乱線のエネルギ -の挿話に比例)をa(以下単にaとも言う)とし、主 るとき、bのうち大半は主線すなわちX線源から被写体 を透過して直接主検出器に至った本来測定しようとして いる量m(以下単にmとも言う)であり、残りの

は散乱線による成分(以下単にこれをeとも言う)であ る。そして、一般には検出器の感度の違いや形状の違い 等により、a=eとはならない。このため従来の装置で は必ずしも正確なX線情報を得ることができなかった。 一方、OOPSの測定値aと散乱線成分eのの比

k = a/e

e = b - m

は一定であり、この比k(以下単にkとも言う)を予め 知っておけば

m = b - a/k

なる関係によってmを推定することが出来る。 ここでa/ kは推定された「主検出器に入射した散乱線量」であ る。

以上のことから予めkを知っておく必要があることがわ かる。

本発明は上記事情に基づいてなされたものであり、主検 出器及び散乱線検出器の出力値の比kを知ることによ り、散乱線成分を除去してより正確なX線情報を得ると とを目的とする。

### [発明の構成]

### (問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するために本発明は、被検体にX線を曝 射するX線源と、該X線源から曝射され被検体を透過し たX線及び散乱線を検出する主検出器と、この主検出器 近傍に配置され散乱線を検出する散乱線検出器と、前記 X線源から前記主検出器に入射するX線の主線を遮蔽す る着脱自在の遮蔽体と、被検体の代わりに標準散乱体を 40 そして或る瞬間に於て、第3図に示すようにPbビット3 配置し、かつ、前記遮蔽体により前記主線を遮蔽したと きに得られる前記両検出器の出力値の比を求めた後、遮 **蔽体を主線から取り外して被検体についてスキャンを行** ったときに得られる前記両検出器の出力値及び前記求め た比に基づいて、主検出器の出力値から散乱線成分を除 去する補正を行う補正手段とを有することを特徴とする ものである。

#### (作用)

本発明は上記の構成としたので、次のように作用する。 即ち、遮蔽体が主検出器に入射する主線を遮蔽するの

で、このとき主検出器からの出力値は散乱線成分eのみ となる。従ってOOPSの出力値 a とこの散乱線成分 e とか ら両者の比kを求めることができ、この比kを用いてよ り正確なX線情報、即ち、

m = b - a/k

を得ることができる。

(実施例)

以下図示の実施例について説明する。

<第1実施例>

検出器が出力する測定値b(以下単に b とも言う)とす 10 第 l 図は本発明に係るX線CT装置の要部を示す正面図で あり、第2図はその側面図である。

本実施例は図示のように、それぞれの00PS1からスライ ス面Aへおろした足HとX線源Sを結ぶ線上に於て、被 写体(ここでは標準散乱体)2よりも00PS1に近いとこ るPにX線遮蔽体であるPbのピン(以下Pbビットとい う) 3を置き、又この線上にある主検出器をMとする。 従ってOOPS1と同数のPbビット3が置かれる。Pbビット 3の長さは主検出器Mを十分に覆うようにする(さらに OOPS1をも覆うようにしてもよい)。又Pbビット3はス 20 ライス面Aに垂直に置く。より具体的にはPbビット3は Pb (厚さ7~6mm)の角柱であり、第4図に示すように 焦点外X線源をも遮蔽するためにX線源S(X線管)の ローターが主検出器Mから全く見えないようにする大き さとし、主検出器MとX線源Sを結ぶ線上で主検出器M から50ないし150mm離れた位置に置く。Pbビット3の幅 はそれぞれ異なってよいが、大きすぎるとPbビットは大 部分の散乱線をも遮蔽してしまうことになり望ましくな い。又Pbビット3は、X線源SとOOPS1を取り付けてあ るフレームに対し着脱自在に取り付ける。標準散乱体2 としては、例えば第5図に示すように人体と同程度の直 径350ゆで、適当な長さのアクリル製円筒に水を満たし たものとし、その中心軸0′がスキャナ中心軸0に一致 し、且つその重心がスキャナ中心軸0に一致するように 置く。

さてこの状態でスキャンを行なうと、OOPS1,X線源Sは スキャナ中心軸 0 回りを回転するが、Pbビット3もこれ と一体に同じく回転し、常に上述(第1,2図)の位置関 係を保つ。回転につれMは次々と異なる主検出器の上を 移っていく。

は主検出器Mへ入射すべきであった主線4を完全に遮蔽 する。このため主検出器MはPbビット3で遮蔽されない 方向からくる、スキャナ内に置かれた標準散乱体2によ る散乱線5を受ける。

従って、主検出器Mの出力bは

b = e(m=0)

となる。このときの状態を第6図に、そのスキャンデー タを第7図に、主検出器Mの出力を第8図にそれぞれ示 す。これらの図から解るように、このときのPbビット3i 50 による影7はX線源Sの回転角 $\theta$ によらず常に $\varphi = \varphi i$ 

のところに出現する。そしてこの影の内側での主検出器 Mの出力値がeに他ならない(第8図)。

一方対応するOOPS1も(これは本来主線を受けないOut of Planeに置かれているが) Pbビット3で遮蔽されて いない方向から来る散乱線5を受ける。つまりMと同じ 散乱線5を受けることとなる。そこでこの出力をaとす ると

k = a/e = a/b

であるからkを求めることができる。

#### <第2実施例>

この実施例はPbビット3を回転させず、一定の位置に置 いておく。このとき、Pbビット3の数は00PS1の数と一 致する必要はなく少なくとも1個あればよい。

Pbビットは先述した第1,2,3図に示されるように置か れ、また検出器M主線4(及び焦点外X線)が入射しな いように、その大きさを設定する。

この場合、スキャンデータ上第9図に示すような曲線 7′が一本Pbビットによって描き出される。そして00PS 1iとX線源Sを結ぶ直線上にPbビットが来たとき(第9 図に示す $\theta_1, \theta_2$ に来たとき)、その時点でその直線上 20 以上詳述したように本発明によれば、遮蔽体が主検出器 にある主検出器の出力値(即ち $\theta = \theta_1$ ,又は $\theta = \theta_2$  に 於る出力値)は、第10図に示すようにeとなる。これに よって k を求めることができることは第1実施例と同様 である。

#### <第3実施例>

第11図に上述の実施例を用いたX線CT装置全体のブロッ ク図を示す。

同図に於て、10は上述のスキャナ、11は該スキャナ10か らのデータを収集するデータ収集部(DAS)、12は該DAS 12及び00PS1からのデータに基づき k を算出して k と a とを出力する演算部、13はこの k と a とを記憶するメモ リ、14は該メモリ13のa及びkにより、

#### m = b - a/k

なる関係式に基づき前記DAS11のデータをmに補正する 補正部、15は該補正部14からのデータに基づき画像を再 構成する再構成部、16は該再構成部15により再構成され\* \* た画像を表示する表示部である。

以上のような装置は、先ずスキャナ部10亿前述の標準散 乱体2及び内ビット3を装着した状態でスキャンを行な い、演算部12によりa及びkを得る。ここでa及びkは メモリ13に記憶される。次いでスキャナ部10から標準散 乱体2及びPbビット3を取り外して通常どうり被検体 (ここでは患者)のスキャンを行なうと、補正部14によ って前記a、kに基づき補正された正確なX線情報が得ら れ、これが再構成部15で再構成され、従来よりも分解能 10 の高い画像が表示部16に表示されることとなる。尚、a、 kを得る作業は被検体のスキャンを行なう毎に行なう必 要はなく、所定回数毎に行なえば足りる。

以上本発明の実施例について説明したが、本発明は上記 実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲 内において適宜変形実施可能であることは言うまでもな

例えば遮蔽体はPbに限らず、W,MOその他X線を透過しな いものであればよい。

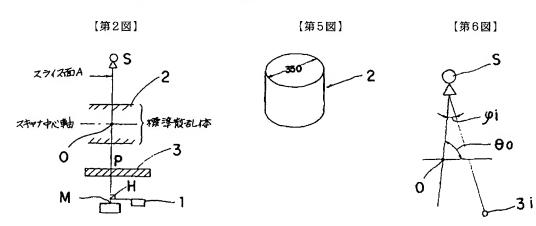
#### [発明の効果]

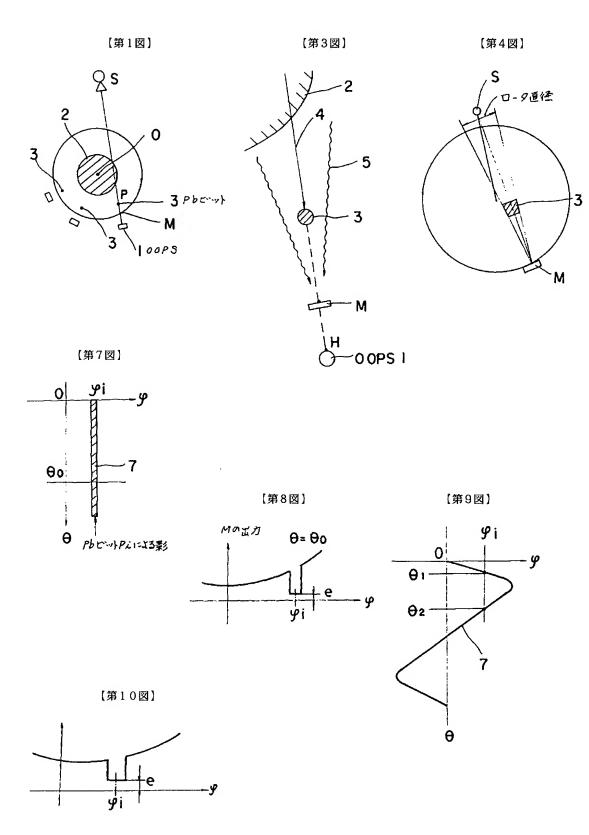
に入射する主線を遮蔽するので、このとき主検出器から の出力値は散乱線成分のみとなることからoopsの出力値 とこの散乱線成分とから両者の比を求めることができ、 この比を用いてより正確なX線情報を得ることができ る。

#### 【図面の簡単な説明】

第1図は本発明に係るX線CT装置の要部を示す正面図、 第2図は同上側面図、第3図は同上作用説明図、第4図 は同上部分説明図、第5図は標準散乱体の斜視図、第6 図、第7図、第8図はそれぞれ第1実施例の作用説明 図、第9図、第10図はそれぞれ第2実施例の作用説明 図、第11図は本発明を用いたX線CT装置全体のブロック 図である。

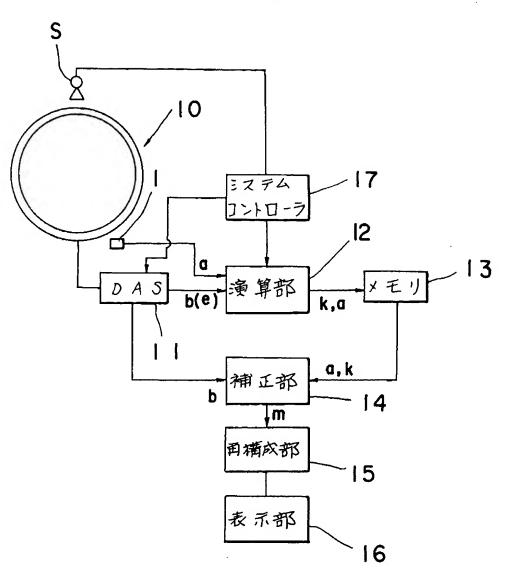
1……散乱検出器、3……遮蔽体、4……主線、 5……散乱線、M……主検出器、S……X線源。





Δ,

【第11図】



#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-261342

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)11月13日

6/03 A 61 B G 01 N 23/04 350 K - 7232 - 4C2122-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

X線CT装置 63発明の名称

> 20特 願 昭61-105154

23出 願 昭61(1986)5月7日

部 79発 明 者 南

恭二郎

大田原市下石上1385番の1 株式会社東芝那須工場内

俊 切発 明 者 利府 裕 大田原市下石上1385番の1 川崎市幸区堀川町72番地

株式会社東芝那須工場内

株式会社東芝 ①出 願 人 弁理士 三澤 正義 30代 理 人

#### 阩 細

1、発明の名称

X線CT装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 被検休にX線を曝射するX線源と、該X線源 から瞑射され被検体を透過したスキャン面内のX 線を検出する主検出器群と、前記スキャン面外で あって前記主検出器群の少なくとも一つと対応す る位置に配置された散乱線検出器とを有し、被検 体の代りに標準散乱体を配置したときの前記散乱 線検出器及びこれに対応する主検出器の各データ より、前記主検出器群に入射する散乱線を検出す るX線CT装闘であって、前記散乱線検出器に対 応する主検出器と前記X線源とを結ぶ軸上の該主 検出器側の位置に、前記X線源からの主線を遮蔽 する遮蔽体を着脱自在に設けたことを特徴とする X線CT装置。
- (2) 遮蔽体は、X線源と散乱線検出器とを結ぶ軸 を越える位置まで達する長さとした特許請求の範 団第1項記載のX線CT装置。

- (3) X線源、散乱線検出器及び遮蔽体は、スキャ ン中心の回りに一体的に回転するものである特許 請求の範囲第1項又は第2項記載のX線CT装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明はCT装置、特にその散乱線の検出の 改良に関する。

(従来の技術)

一般にX線CT装置においてはX線源から喋 別され被写体を透過したX線及び散乱線を検出す る主検出器と、該主検出器への散乱線成分を検出 するための散乱線検出器(以下、〇〇PSと略記 する)とを備えており、OOPSにより検出され たデータに基づき散乱線成分を検出し、これを主 検出器の測定値から除去することにより、できる だけ正確なX線情報を得るようになっている。

(発明が解決しようとする問題点)

主検出器とOOPSに同じ被写体からの散乱 線が入った場合、OOPSの出力する測定値(検 出した散乱線のエネルギーの総和に比例)をa (以下単にaとも言う)とし、主検出器が出力す る測定値をb(以下単にbとも言う)とするとき、 bのうちの大半は主線すなわちX線源から被写体 を透過して直接主検出器に至った本来測定しよう としている量m(以下単にmとも言う)であり、 残りの

e = b - m

は散乱線による成分(以下単にこれをeとも言う)である。そして、一般には検出器の感度の違いや形状の違い等により、a=eとはならない。このため従来の装置では必ずしも正確なX線情報を得ることができなかった。

一方、OOPSの測定値8と散乱線成分eの比

は一定であり、この比 k (以下単に k とも言う) を予め知っておけば

m = b - a / k

k = a / e

なる関係によってmを推定することが出来る。こ こでa/kは推定された「主検出器に入射した散

m = b - a / k

を得ることができる。

(実施例)

以下図示の実施例について説明する。

<第1実施例>

第1図は本発明に係るX線CT装置の要部を示す正面図であり、第2図はその側面図である。

本実施例は図示のように、それぞれのOOPS 1からスライスの人からした足田ととない。 1からスライでは標準散乱体を 2よりもOOPS1に近いでは標準ないないところPにないのピントのピントといるを 2よりもOOPというとというるのではいいであるでは、 2よりもOOPというというのでは、 2よりもOOPというというのでは、 2よりもOOPというというのでは、 2よりもOOPというのでは、 2よりもOOPというのでは、 2なりのでは、 2ないでは、 乱線量」である。

以上のことから予めkを知っておく必要がある ことがわかる。

本発明は上記事情に基づいてなされたものであり、kを知ることにより、より正確なX線情報を 得ることを目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するため本発明は、X線源と主検出器との間に主線を遮蔽する遮蔽体を着脱自在に設けた構成とした。

(作 用)

本発明は上記の構成としたので、次のように 作用する。

即ち、遮蔽体が主検出器に入射する主線を遮蔽するので、このとき主検出器からの出力値は散乱線成分 e のみとなる。従ってOOPSの出力値とといいでき、この比似を用いてより正確なX線情報、即ち、

さてこの状態でスキャンを行なうと、〇〇PS 1. X線源Sはスキャナ中心軸〇の回りを回転す るが、PDピット3もこれと一体に同じく回転し、 常に上述(第1. 2図)の位置関係を保つ。回転 につれMは次々と異なる主検出器の上を移ってい そして或る瞬間に於て、第3図に示すようにP bビット3は主検出器Mへ入射すべきであった主 線4を完全に遮蔽する。このため主検出器MはP bビット3で遮蔽されない方向からくる、スキャ ナ内に置かれた標準散乱体2による散乱線5を受 ける。

従って、主検出器Mの出力りは

b = e (m = 0)

となる。このときの状態を第6図に、そのスキャンデータを第7図に、主検出器Mの出力を第8図にそれぞれ示す。これらの図から解るように、このときのPbピット3iによる彫7はX線線Sの回転角のによらず常にタータiのところに出現する。そしてこの彫の内側での主検出器Mの出力値がでに他ならない(第8図)。

一方対応する〇〇PS1も(これは本来主線を受けない〇ut of PIaneに置かれているが)PDピット3で遮蔽されていない方向から来る散乱線5を受ける。つまりMと同じ散乱線5を受けることとなる。そこでこの出力をaとする

第1実施例と同様である。

<第3実施例>

第11図に上述の実施例を用いたX線CT装置 全体のプロック図を示す。

同図に於て、10は上述のスキャナ、11は該スキャナ10からのデータを収集するデータ収集部(DAS)、12は該DAS12及びOOPS1からのデータに基づき k を算出し k と a とを出力する演算部、13はこの k と a とを記憶するメモリ、14は該メモリ13のa及び k により、

m = b - a / k

なる関係式に基づき前記DAS11のデータをMに補正する補正部、15は該補正部14からのデータに基づき面像を再構成する再構成部、16は該再構成部15により再構成された画像を表示する表示部である。

以上のような装置は、先ずスキャナ部10に前述の標準散乱体2及びPbピット3を装着した状態でスキャンを行ない、演算部12によりa及び kを得る。ここでa及びkはメモリ13に記憶さ ۴

k = a / e = a / b であるからkを求めることができる。

<第2実施例>

この実施例はPbビット3を回転させず、一定の位置に置いておく。このとき、Pbビット3の数はOOPS1の数と一致する必要はなく少なくとも1個あればよい。

P b ビットは先述した第1.2.3図に示されるように置かれ、また検出器M主線4(及び焦点外X線)が入射しないように、その大きさを設定する。

この場合、スキャンデータ上第9図に示すような曲線7~が一本のPbビットによって描ざ出なれる。そしてOOPS1iとX線源Sを結ぶ直線上にPbビットが来たとき(第9図に示す $\theta_1$ 、 $\theta_2$  に来たとき)、その時点でその直線上にある主検出器の出力値(即ち $\theta=\theta_1$ 、又は $\theta=\theta_2$  に於る出力値)は、第10図に示すようにeとなる。これによってkを求めることができることは

以上本発明の実施例について説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内において適宜変形実施可能であることは言うまでもない。

例えば遮蔽体はPbに限らず、W. M 0 その他 X線を透過しないものであればよい。

### [発明の効果]

以上評述したように本発明によれば、遮蔽体が主検出器に入射する主線を遮蔽するので、このとき主検出器からの出力値は散乱線成分のみとなることからOOPSの出力値とこの散乱線成分と

から両者の比を求めることができ、この比を用い てより正確なX線情報を得ることができる。

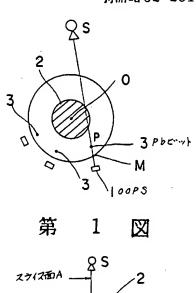
### 4. 図面の簡単な説明

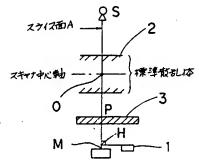
第1図は木発明に係るX線CT装置の要部を示す正面図、第2図は同上側面図、第3図は同上 作用説明図、第4図は同上部分説明図、第5図は 標準散乱体の斜視図、第6図、第7図、第8図は それぞれ第1実施例の作用説明図、第9図。第1 0図はそれぞれ第2実施例の作用説明図、第11 図は本発明を用いたX線CT装置全体のプロック 図である。

1 ··· 散乱 校出器、 3 ··· 遮蔽体、 4 ··· 主線、 5 ··· 散乱 線、 M ··· 主 検出器、 S ··· X 線源。

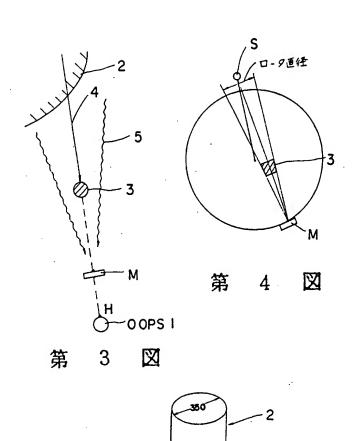
代理人 弁理士 三 澤 正 義







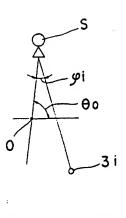
第 2 図

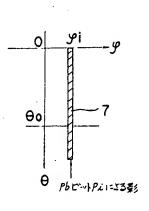


図

5

第





第 6 図

第 7 図

